





www.elsevier.com/locate/jpowsour

Author Index of Volume 132

A11 TO 40	II. P. 71	M G 26	G: 1 B 200
Akbay, T. 42	Hing, P. 71	Meng, G. 36	Singh, P. 309
Akikusa, J. 42	Hong, YS. 219	Mohamed, N.S. 229	Siqueira, J.L.P. 261
Arato, E. 127	Hoshino, K. 42	Monma, A. 42	Sohn, JS. 145
Armand, M. 206	Hosoi, K. 42	Moon, SI. 213	Song, E.H. 201
Arof, A.K. 229	Huang, X. 161	Mousavi, M.F. 296	Souza, C.A.C. 288
		Mukaibo, H. 225	Spadaro, L. 139
Bonura, G. 139	Ihm, J.W. 11	Munichandraiah, N. 166	Subramanyan, K. 99
Brouwer, J. 77	Inagaki, T. 42	Muta, T. 150	Sun, Y. 161
Bullock, S.E. 256	Iora, P. 113		Suresh, P. 166
Byun, D. 249	Ito, K. 64	Na, SH. 213	Suzuki, R.O. 266
Byun, J. 59	Izaki, Y. 52	Nagata, S. 42	
		Naik, S.P. 172	Tabata, T. 29
Campanari, S. 113	Jan, YS. 244	Negishi, A. 42	Takami, S. 29
Cao, Y. 86	Jeong, J.H. 18	Nelatury, S.R. 309	Takano, K. 42
Carlos, I.A. 261, 288	Jiang, G.S. 187	Noguchi, H. 150	Tanaka, D. 266
Cavallaro, S. 139	Jung, B.H. 201	Nozaki, K. 42	Taniguchi, I. 156
Chan, S.H. 71			Taucher-Mautner, W. 275
Chang, S.H. 219	Kaga, Y. 42	Oh, S. 249	Tu, J.P. 282
Chen, C.H. 187	Kato, K. 42	Onda, K. 64	,
Chen, L. 161	Kato, T. 42	Osaka, T. 225	Wachtler, M. 225
Chen, TY. 1	Kim, DS. 145	OSMIN, 1. 220	Wang, K. 181
Chiang, A.S.T. 172	Kim, H. 59	Panero, S. 225	Wang, Z. 161
Chiodo, V. 139	Kim, HS. 213, 235	Park, J.H. 92	Watanabe, T. 52
Cho, BW. 235	Kim, NI. 209	Park, J.W. 18	Won Cho, B. 249
Cho, WI. 235	Kofinas, P. 256	Park, Y.J. 219	Wu, H.M. 282
Cho, W.I. 249	Kong, L.B. 71	Periasamy, P. 213	Wu, J.B. 282
	_	Prem Kumar, T. 172	Wu, X. 219
Choi, H.Y. 92	Kordesch, K. 275	Fielii Kuiliai, 1. 1/2	wu, A. 219
Choi, K.H. 92	Kyakuno, T. 64	Oin W 105	Via C 26
Costa, P. 127	Lag C B 200	Qiu, W. 195	Xia, C. 36
J. Al J. M.D.H. 261 200	Lee, CB. 209	Dalamanifan M.C. 200	Xiang, Y.J. 187
de Almeida, M.R.H. 261, 288	Lee, CK. 145	Rahmanifar, M.S. 296	Xie, J. 181
De Francesco, M. 127	Lee, DC. 172	Rao, A.D. 77	Xie, S. 187
Diwekar, U.M. 99	Lee, H.K. 92	Reale, P. 225	V 11.77 170
F.1: 14 20	Lee, JC. 213	Reddy, R.G. 315	Yang, HZ. 172
Echigo, M. 29	Lee, JH. 145	Reddy, R.N. 315	Yang, J. 181
Eftekhari, A. 240, 291	Lee, J.K. 249	Rhee, Y.W. 18	Yi, Y. 77
	Lee, JT. 244	Roh, YB. 209	Yin, Y. 36
Fey, G.TK. 172	Lee, J.Y. 201	Rongeat, C. 302	Yoon, W.L. 18
Finazzi, G.A. 288	Lee, K.H. 201	Roué, L. 302	Yoshiba, F. 52
Freni, S. 139	Lee, T.H. 92	Ryu, H. 11	Yoshida, H. 42
Frusteri, F. 139	Lee, WJ. 209	Ryu, K.S. 219	Yoshio, M. 150
Fung, KZ. 1	Lee, YI. 145		Yu, X. 181
	Li, DC. 150	Sasikumar, G. 11	Yu, Y. 187
Gao, L. 195	Lim, H.S. 201	Sauk, J. 59	
Garcia, B. 206	Lin, JR. 172	Scott Samuelsen, G. 77	Zhang, B. 282
Gardner, K. 135	Lin, YW. 244	Scrosati, B. 225	Zhang, J. 187
Ghaemi, M. 296	Lopes, M. 288	Seo, JM. 209	Zhang, LQ. 150
Goyal, A. 99	Lv, J. 282	Shamsipur, M. 296	Zhang, T.S. 71
Guo, Z. 86		Shinke, N. 29	Zhang, W.K. 282
	Ma, J. 71	Shivashankar, S.A. 166	Zhang, X. 195
Han, KS. 145	Matsuda, K. 156	Shukla, A.K. 166	Zhao, H. 195
Hattori, K. 64	Matsuo, T.T. 261	Sifer, N. 135	Zhu, W. 36